



POLITECNICO
MILANO 1863

Protocollo N. 33901/2018
data 5/4/2018
repertorio Decreti N. 2311/2018

UOR-RPA DFIS- Dipartimento di Fisica
RPA Maria Donata Pappagallo
Firmatario Franco Ciccacci

Oggetto Decreto approvazione atti relativo bando della procedura di valutazione comparativa per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per l'espletamento di attività di supporto strumentale alla ricerca: Deposizione tramite low energy plasma-enhanced CVD di eterostrutture epitassiali in silicio-germanico per la realizzazione di modulatori elettro-ottici nell'ambito del progetto di ricerca Ge/SiGe - Optical modulators integrated on Rockley Photonics-SOI platform- Prof. Isella
- Codice procedura RIC-DFIS1

scadenza 16/04/2018

DECRETO APPROVAZIONE ATTI

IL DIRETTORE

- VISTA la legge 7/8/1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO l'art. 7, comma 6 del D. Lgs. del 30.3.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il Regolamento per la disciplina delle procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione di natura autonoma del 18.12.2008 e ss.mm. ii.;
- VISTO il D.R. 828/AG del 14/3/2014 recante il "Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità" del Politecnico di Milano;
- VISTA la richiesta del prof. Giovanni Isella, relativa all'indizione di una procedura comparativa per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per l'espletamento di attività di supporto strumentale alla ricerca: *Deposizione tramite low energy plasma-enhanced CVD di eterostrutture epitassiali in silicio-germanico per la realizzazione di modulatori elettro-ottici nell'ambito del progetto di ricerca Ge/SiGe - Optical modulators integrated on Rockley Photonics-SOI platform*, prot. 13800 del 12/2/2018;
- VISTO l'esito negativo della ricerca di personale in servizio attivata dal Dipartimento di Fisica con Bando interno Prot. 14177 del 13/02/2018;
- VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 20/2/2018, con la quale dopo aver verificato l'indisponibilità di risorse interne all'interno del Dipartimento e aver verificato i presupposti previsti dalla legge, lo stesso ha autorizzato l'emanazione della procedura comparativa per il conferimento del suddetto incarico a personale esterno;
- VISTO il bando Rep. 1292 Prot. 18295 del 22/02/2018 con il quale è stata indetta la predetta procedura comparativa;
- VISTO il D.D. Rep. 2108 Prot. 30379 del 26/03/2018 di nomina della Commissione giudicatrice;
- VISTI gli atti relativi all'espletamento della selezione medesima;

DECRETA

Art. 1 – E' approvata la seguente graduatoria e sono approvati gli atti della procedura comparativa per il conferimento di incarichi di collaborazione per l'espletamento di attività di supporto strumentale alla ricerca: *Deposizione tramite low energy plasma-enhanced CVD di eterostrutture epitassiali in silicio-*



POLITECNICO
MILANO 1863

germanico per la realizzazione di modulatori elettro-ottici nell'ambito del progetto di ricerca autonoma Ge/SiGe - Optical modulators integrated on Rockley Photonics-SOI platform, ottici nell'ambito del progetto di ricerca autonoma Ge/SiGe - Optical modulators integrated on Rockley Photonics-SOI platform, di cui al bando Rep. 1292 Prot. 18295 del 22/02/2018

	Cognome e Nome	Punteggio Titoli	Punteggio esperienze	Punteggio Totale
	BARZAGHI ANDREA	10/100	60/100	70/100

Art. 2 – Viene approvato il conferimento di incarico di collaborazione per l'attività indicata all'art.1, come da succitata graduatoria di merito con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, al **Dott. Barzagli Andrea**, per la durata di **un** mese e per un compenso di **€2.100,00** (duemilacento/00) al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali, e assistenziali a carico del collaboratore.

Art. 3 - Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo del Politecnico di Milano sul sito www.polimi.it e sul sito del Dipartimento www.fisi.polimi.it.

IL DIRETTORE
(Prof. Franco Ciccacci)

Firmato digitalmente ai sensi del CAD – D. Lgs 82/2005 e ss.mm.ii., art 21 c. 1-2